

Rack Per La Pulizia Dei Substrati Di Vetro Conduttivo In Ptfе

Numero articolo: PTED-03



Introduction

La rastrelliera per la pulizia del substrato di vetro conduttivo in PTFE viene utilizzata come supporto del wafer quadrato di silicio della cella solare per garantire una gestione efficiente e priva di inquinamento durante il processo di pulizia.

[Ulteriori informazioni](#)

10×10×1,1 mm	20×20×1,1 mm	25×25×2,2 mm	30×30×2,2 mm
15×15×1,1 mm	25×25×1,1 mm	30×30×1,1 mm	